

法政大学イオンビーム工学研究所報告 No. 42. 2021年度 目次

(出版者 / Publisher)

法政大学イオンビーム工学研究所

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

Report of Research Center of Ion Beam Technology, Hosei University / 法政
大学イオンビーム工学研究所報告

(巻 / Volume)

42

(発行年 / Year)

2023-02-28

法政大学イオンビーム工学研究所報告

No. 42 2021

目 次

巻 頭 言	西村 智朗 (1)
1. 研究ノート	
1. 高濃度GeドープGaN基板によるp-n接合ダイオードの低オン抵抗化の研究	太田 博、浅井 直美、三島 友義 (3)
2. 第40回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム	(37)
3. 年間事業報告	西村 智朗 (42)
4. 研究の現状	(44)
5. 研究成果発表論文リスト	(46)
6. 研究所組織	(57)
編集後記	(58)